

(19)日本国特許庁 ( J P )

(12)特 許 公 報 ( B 1 )

(11)特許番号

第2972887号

(45)発行日 平成11年(1999)11月 8 日

(24)登録日 平成11年(1999) 9 月 3 日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	F I
C07F 9/50		C07F 9/50
C07B 53/00		C07B 53/00
C07C 29/159		C07C 29/159
33/18		33/18
45/69		45/69

請求項の数 6 (全 7 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平10 - 308977  
(22)出願日 平成10年(1998)10月29日  
審査請求日 平成10年(1998)10月29日

(73)特許権者 394010252  
千葉大学長  
千葉県千葉市稲毛区弥生町 1 番33号  
(72)発明者 今本 恒雄  
千葉県千葉市美浜区高州 2 丁目 5 街区 3  
棟303号  
(72)発明者 山野井 慶徳  
埼玉県川口市安行原802番地の 5  
(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外 8 名)

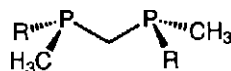
審査官 本堂 裕司

(56)参考文献 特表 平 6 - 505260 ( J P , A )  
J . C h e m . R e s . ( S ) 1978 ,  
[ 9 ] , p . 368 - 369

最終頁に続く

(54)【発明の名称】光学活性ビスホスフィノメタン並びにそれらのロジウム又は銅錯体を用いる不斉合成

(57)【特許請求の範囲】  
【請求項 1】 次の一般式  
【化 1】



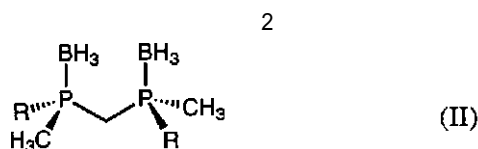
(I)

(式中 R は、イソプロピル基、シクロヘキシル基、t-ブチル基及びフェニル基からなる置換基より選ばれる 1 種を示す) で表される光学活性な 1, 1 - ビス(アルキルメチルホスフィノ)メタン。

【請求項 2】 請求項 1 記載の光学活性な 1, 1 - ビス(アルキルメチルホスフィノ)メタンを配位子とするロジウム又は銅錯体。

【請求項 3】 次の一般式

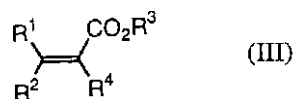
【化 2】



(式中 R は、イソプロピル基、シクロヘキシル基、t-ブチル基及びフェニル基からなる置換基より選ばれる 1 種を示す) で表される有機リン化合物。

【請求項 4】 次の一般式

【化 3】

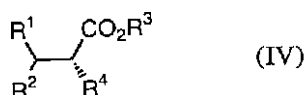


(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>及びR<sup>3</sup>は水素原子、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示しかつ R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>及びR<sup>3</sup>は同一であっても異なってもよ

3

く、また  $R^4$  はアルキル基、アリール基、 $\text{CH}_2\text{CO}_2\text{R}^5$  基 (式中、 $R^5$  は水素原子、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示す) 及び  $\text{NHR}^6$  (式中、 $R^6$  はホルミル基、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示す) で表される基を示す) で表わされる不飽和カルボン酸またはそのエステルを請求項 2 記載のロジウム錯体を用いて不斉水素化し、次の一般式

【化 4】



(式中、 $R^1$ 、 $R^2$  及び  $R^3$  は水素原子、アルキル基及びアリール基から成る群より選ばれる 1 種を示しかつ  $R^1$ 、 $R^2$  及び  $R^3$  は同一であっても異なってもよく、また  $R^4$  はアルキル基、アリール基、 $\text{CH}_2\text{CO}_2\text{R}^5$  基 (式中、 $R^5$  は水素原子、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示す) 及び  $\text{NHR}^6$  (式中、 $R^6$  はホルミル基、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示す) で表される基を示す) で表される光学活性な飽和カルボン酸またはそのエステルを製造することを特徴とする不斉合成方法。

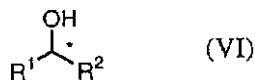
【請求項 5】 次の一般式

【化 5】



(式中、 $R^1$  及び  $R^2$  は異なったアルキル基又はアリール基を示す) で表わされるプロキラルなケトンを請求項 2 記載のロジウム錯体を用いて不斉ヒドロシリル化し、次の一般式

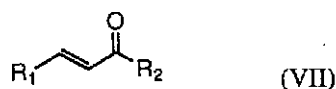
【化 6】



(式中、 $R^1$  及び  $R^2$  は異なったアルキル基又はアリール基を示す) で表わされる光学活性な二級アルコールを製造することを特徴とする不斉合成方法。

【請求項 6】 次の一般式

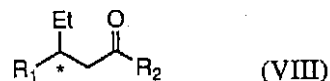
【化 7】



(式中、 $R^1$  及び  $R^2$  は異なったアルキル基又はアリール基を示す) で表わされる、 $\alpha,\beta$ -不飽和ケトンへのジエチル亜鉛の不斉マイケル反応を請求項 2 記載の銅錯体を用いて、次の一般式

【化 8】

4



(式中、 $R^1$  及び  $R^2$  は異なったアルキル基又はアリール基を示す) で表わされる光学活性ケトンを製造する不斉合成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、光学活性ビスホスフィノメタン並びにそれらのロジウム又は銅錯体の利用法、特に不斉合成に利用する方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】金属錯体を触媒とする有機合成反応は古くから知られており、特にキラル化合物を配位子として用いた、光学活性な化合物を触媒的に不斉合成することが極めて有用であることから、多くの研究成果が報告されている。例えば、野依良治著“*Asymmetric Synthesis in Organic Synthesis*”や尾島巖編“*Catalytic Asymmetric Synthesis*”に記載されているように、触媒性能を高めるために様々な構造の光学活性なホスフィン化合物が多数開発されている。

【0003】特に近年、医薬、農薬、材料などの分野において光学活性化合物の重要性が増加しており、光学活性化合物を合成するには、実用的な触媒的不斉合成の確立が重要となっている。金属錯体は不斉合成反応の不斉触媒として有用であり、これは、不斉配位子として用いられるホスフィン化合物の構造に大きく依存することが知られている。特に、1,1-ビスホスフィン、遷移金属と歪んだ 4 員環キレーション錯体や複核錯体を生成し、これらは有用な合成反応の触媒として用いることができる。

【0004】例えば、キラル配位子の多くは、骨格炭素原子上の不斉がリン原子上の 2 つのフェニル基の非等価性を誘導することとなり、これが不斉環境を構築している。従って、リン原子そのものが不斉である配位子 (P-キラルホスフィン) の方が優れた成果が達成できると考えられる。

【0005】しかしながら、P-キラルホスフィンは 1,2-ビス[(*o*-メトキシフェニル)フェニルホスフィノ]エタン (DI PAMP) など、極めて少数なものしか報告されていない。これは高い光学純度で合成する技術が確立されていないためである。

【0006】上述のように不斉合成の触媒としてより高い性能を供給するために、これまで膨大な数の光学活性ジホスフィン配位子が開発されてきたが、これらも対象とする基質によっては選択性、触媒活性等の面で十分に満足できなかった。また、高い不斉認識能を有する光学活性な 1,1-ビスホスフィンはこれまで全く知られていなかった。

【0007】

50

5

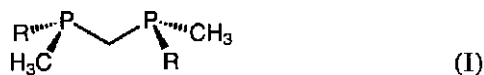
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、これまで報告されている配位子の中で最小であるが、極めて高い立体選択性と触媒活性を併せ持つジホスフィン配位子、及びこのロジウム又は銅錯体、並びにこれらを不斉合成反応に利用する方法を提供することである。

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を達成するために鋭意研究を行った結果、化 9 で表される、リン原子上に不斉源を有する光学活性 1,1-ジホスフィン配位子が、既知のジホスフィン配位子と比べて極めて小さいにもかかわらず、立体選択性並びに触媒活性に優れていることを見だし、本発明を完成させた。

【 0 0 0 9 】従って、まず請求項 1 記載の光学活性な 1,1-ビス(アルキルメチルホスホスフィノ)メタンは、次の一般式

【化 9】

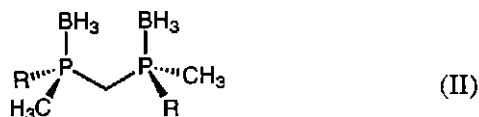


(式中 R は、イソプロピル基、シクロヘキシル基、t-ブチル基及びフェニル基からなる群より選ばれる 1 種を示す) で表される。

【 0 0 1 0 】請求項 2 記載のロジウム又は銅錯体は、請求項 1 記載の光学活性な 1,1-ビス(アルキルメチルホスフィノ)メタンを配位子とする。

【 0 0 1 1 】本請求項 3 記載の有機リン化合物は、次の一般式

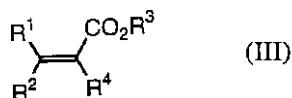
【化 1 0】



(式中 R は、イソプロピル基、シクロヘキシル基、t-ブチル基及びフェニル基からなる群より選ばれる 1 種を示す) で表される。

【 0 0 1 2 】請求項 4 記載の不斉合成方法は、次の一般式

【化 1 1】

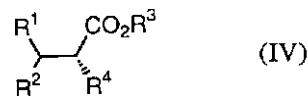


(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> 及び R<sup>3</sup> は水素原子、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示しかつ R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> 及び R<sup>3</sup> は同一であっても異なってもよく、また R<sup>4</sup> はアルキル基、アリール基、CH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>R<sup>5</sup> 基(式中、R<sup>5</sup> は水素原子、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示す) 及び NH R<sup>6</sup> (式中、R<sup>6</sup> はホルミル基、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示す) で表され

6

る基を示す) で表される不飽和カルボン酸またはそのエステルを請求項 2 記載のロジウム錯体を用いて不斉水素化し、次の一般式

【化 1 2】



(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> 及び R<sup>3</sup> は水素原子、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示しかつ R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup> 及び R<sup>3</sup> は同一であっても異なってもよく、また R<sup>4</sup> はアルキル基、アリール基、CH<sub>2</sub>CO<sub>2</sub>R<sup>5</sup> 基(式中、R<sup>5</sup> は水素原子、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示す) 及び NH R<sup>6</sup> (式中、R<sup>6</sup> はホルミル基、アルキル基及びアリール基から成る置換基より選ばれる 1 種を示す) で表される基を示す) で表される光学活性な飽和カルボン酸またはそのエステルを製造する。

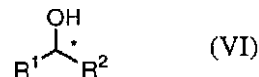
【 0 0 1 3 】請求項 5 記載の不斉合成方法は、次の一般式

20 【化 1 3】



(式中、R<sup>1</sup> 及び R<sup>2</sup> は異なったアルキル基又はアリール基を示す) で表わされるプロキラルなケトンを請求項 2 記載のロジウム錯体を用いて不斉ヒドロシル化し、次の一般式

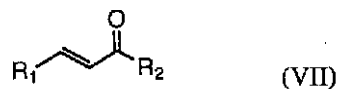
【化 1 4】



(式中、R<sup>1</sup> 及び R<sup>2</sup> は異なったアルキル基又はアリール基を示す) で表わされる光学活性な二級アルコールを製造する。

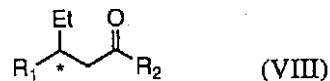
【 0 0 1 4 】請求項 6 記載の不斉合成方法は、次の一般式

【化 1 5】



(式中、R<sup>1</sup> 及び R<sup>2</sup> は異なったアルキル基又はアリール基を示す) で表わされる、α,β-不飽和ケトンへのジエチル亜鉛の不斉マイケル反応を請求項 2 記載の銅錯体を用いて、次の一般式

【化 1 6】



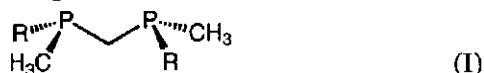
(式中、R<sup>1</sup> 及び R<sup>2</sup> は異なったアルキル基又はアリール基を示す) で表わされる光学活性ケトンを製造する。

7

【 0 0 1 5 】

【発明の実施の形態】本発明のビスホスフィノメタンは、次の一般式

【化 1 7】



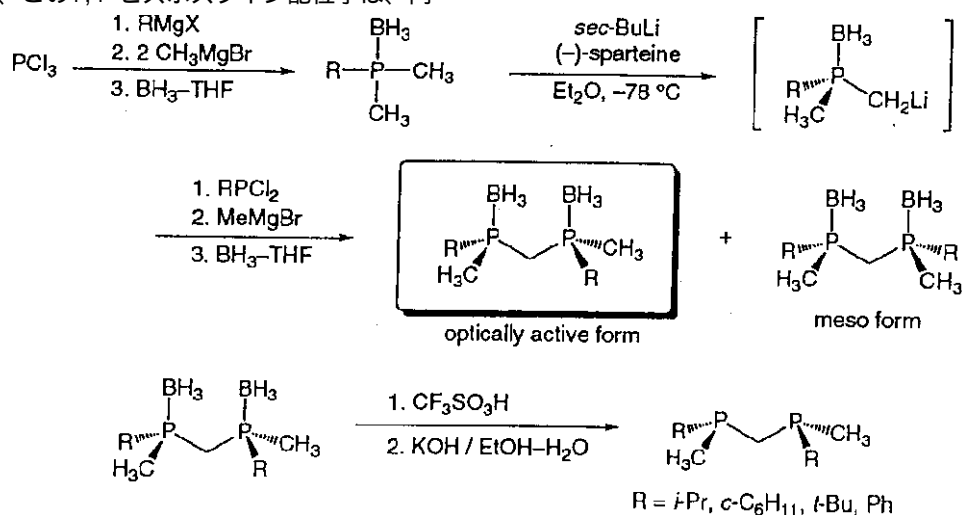
(式中Rは、イソプロピル基、シクロヘキシル基、t-ブチル基及びフェニル基からなる置換基より選ばれる1種を示す)で表される。

【 0 0 1 6 】本発明の新規な光学活性1,1-ビスホスフィン

【外 1】



対称性を有し、この1,1-ビスホスフィン配位子は、同一



【 0 0 1 9 】即ち、まず三塩化リンにアルキルマグネシウムクロリドを反応させ、次いで2当量のメチルマグネシウムブロミドを反応させた後、ボラン-テトラヒドロフラン錯体で処理することによりアルキルジメチルホスフィン・ボランを得る。次いでこれを(-)-スパルテイン存在下、

【外 2】

*sec-*

-ブチルリチウムにてエナンチオ選択的にプロキラルなメチル基の水素を脱プロトン化し、アルキルジクロロホスフィン、メチルマグネシウムブロミド、ボラン-テトラヒドロフラン錯体を順次反応させる。

【 0 0 2 0 】主中間体であるC<sub>2</sub>対称のビスホスフィン・ボランの合成にはメソ体の生成を伴うが、これらはメタノールまたはエタノールを用いて再結晶を行うことにより取り除くことができる。得られた光学的に純粋な中間体をトリフルオロメタンスルホン酸、続いて水酸化カリウムで処理することにより脱ボラン化し、本発明のジホスフィン配位子を製造することができる。

【 0 0 2 1 】これらの配位子はすべて分子量200程度

8

リン原子上に最小のアルキル基であるメチル基とt-ブチル基のようなかさ高いアルキル基を有しており、金属キレートを形成すると堅固な4員環となるため、高い不斉誘導を起こし得る不斉空間を構築する(図1)。

【 0 0 1 7 】これらの本発明のホスフィン化合物は、以下の反応スキーム(化18)で示すように、D. A. EvansらのJournal of American Chemical Society, 第117巻、第9075~9076頁、又は今本らのJournal of American Chemical Society, 第120巻、第1635~1636頁に記載された方法に準じてホスホン化合物を製造した後、T. LivinghouseらによるTetrahedron Letters, 第35巻、第9319~9322頁に記載された方法に準じてボラナート基を除去することにより製造することができる。

【 0 0 1 8 】

【化 1 8】

(特に図1中の1aは分子量192)の極めて小さい光学活性ビスホスフィン配位子であり、発明者はMiniPHOSと命名した。

【 0 0 2 2 】このようにして得られたジホスフィン化合物からロジウム錯体を得るには、例えば、実験化学講座第4版(日本化学会編、丸善株式会社発行)第18巻、第327~353頁に記載されている方法にて製造することができるが、特に限定はされず、公知の方法を使用することができる。具体的には例えば、ジホスフィン化合物と[Rh(nbd)<sub>2</sub>]<sup>+</sup>X<sup>-</sup>(X=BF<sub>4</sub>又はPF<sub>6</sub>)をテトラヒドロフラン中攪拌し、溶媒留去ののち精製することで、ロジウム:ジホスフィン化合物=1:2から成る錯体を得る。

【 0 0 2 3 】これらの錯体の立体構造は、第1及び第3象限を小さいメチル基、第2及び第4象限をかさ高いt-ブチル基が占めており、理想的な不斉空間が形成されている。

【 0 0 2 4 】本発明のロジウム錯体を触媒として利用して、不飽和カルボン酸またはそのエステルを不斉水素化して飽和カルボン酸またはそのエステルを製造する方法

50

は特に限定されず、定法に従って実施することができる。例えば、不飽和カルボン酸または、そのエステル、前記ロジウム錯体及びメタノールをアルゴン雰囲気中、耐圧容器に引用例、水素を充填することにより行うことができる。このようにして得られた飽和カルボン酸またはそのエステルは、88~100%の光学純度を有する。また、デヒドロアミノ酸やイタコン酸の還元(不斉水素化)においてもロジウム錯体を使用でき、これにより88~100%の光学純度を有する還元生成物が得られる。ロジウム錯体は、単離した状態での使用が好ましいが、反応系中で合成して使用することも可能である。

【0025】次に、本発明のロジウム錯体を触媒として利用し、単純ケトンの不斉ヒドロシリル化して二級アルコールを製造する方法は特に限定されず、定法に従って実施することができる。例えば、単純ケトン、前記ロジウム錯体、1-ナフチルフェニルシランをテトラヒドロフラン中攪拌することにより行うことができる。

【0026】従来の光学活性なビスホスフィン配位子はケトンの不斉ヒドロシリル化には有効ではなく、90%eeを越えるものは2,2-ビス[1-(ジアルキルホスフィノ)エチル]-1,1-ピフェロセン(TRA P)など、ごく少数のものに限られていたが、本発明のロジウム錯体は、ケトンの不斉ヒドロシリル化反応にも有用である。例えば、種々のアリアルキルケトンの不斉ヒドロシリル化は、ほぼ90%を越える選択性で対応する光学活性なアルコールが得られ、また、ジアルキルケトンの場合でも80%程度の不斉収率で還元反応が進行する。ロジウム錯体は、不斉水素化の時と同様に単離した状態での使用が好ましいが、反応系中で合成して使用することも可能である。

【0027】更に、本発明の銅錯体を触媒として利用し、不飽和ケトンへのジエチル亜鉛の不斉マイケル反応を行い、飽和ケトンを製造する方法は特に限定されず、定法に従って実施することができる。例えば、不飽和ケトン、前記銅錯体、ジエチル亜鉛をトルエン中攪拌することにより行うことができる。銅錯体は、トリフルオロメタンスルホン酸銅(II)とジホスフィン化合物を反応系中で調製し、これを使用することが好ましい。

【0028】マイケル反応は有機合成化学上重要な炭素-炭素結合生成反応の1つであり、最近、銅-キラルホスフィン錯体を触媒として用いると環状エノンへのジエチル亜鉛の不斉マイケル反応が高収率、高立体選択性をもって進行することが明らかとなった。これらの反応で用いられるキラルホスフィン単座もしくはP,N-ハイブリッド配位子であり、従来の光学活性なビスホスフィン配位子(例えばBINAP, DuPHOS, CHIRAPHOSなど)を用いた場合には、不斉収率は極めて低いが、本発明の銅錯体(ジホスフィン化合物-Cu(OTf)<sub>2</sub>触媒)を例えば1mmol%用いて-80℃で不斉マイケル反応を行ったところ、反

応は円滑に進行し、最高97% eeで対応するマイケル付加体を得ることができる。

【0029】

【実施例】本発明を次の実施例を参照してさらに具体的に説明する。

#### 実施例 1 1,1-ビス[(t-ブチル)ジメチルホスフィノ]メタン・ボランの合成

アルゴン下、20mLのジエチルエーテルに溶かした(-)-スバルティン(24 mmol, 5.64g)を-78℃に冷却し、これに

25 mL の

#### sec-BuLi

(0.97Mのシクロヘキサン溶液、24 mmol)を加えた。10分後、この溶液に、t-ブチルジメチルホスフィン・ボラン(20mmol, 2.64g)を粉末のまま加え、-78℃で3時間攪拌した。次いで得られた溶液にt-ブチルジクロロホスフィン(20 mmol, 3.18g)のジエチルエーテル溶液(20 mL)を-78℃で滴下した。この反応液を徐々に室温まで加温した後、0℃に冷却し、20 mLのメチルマグネシウムプロミド(1.0MのTHF溶液、20mmol)を滴下した。この反応液を再び室温まで加温した後、0℃に冷却し、これにボラン-テトラヒドロフラン錯体のテトラヒドロフラン溶液70mL(1.0M, 70mmol)を滴下して、反応させた。

【0030】反応終了後、反応液を水(約100mL)と酢酸エチル(約20mL)からなる溶液で処理した後、有機層を分離し、水層を酢酸エチルで抽出した。有機層を収集して飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムにて脱水し、得られた溶液を減圧下で濃縮して、残渣をカラムクロマトグラフィーにより精製した。得られた結晶をメタノールから再結晶することにより、光学的に純粋な(S,S)-1,1-ビス[(t-ブチル)ジメチルホスフィノ]メタン・ボランを得た。(1.1g, 収率22%)

【0031】その物性は、以下の通りである；融点188.0-190.0℃； $[\alpha]_D^{25}$  -4.7°(c 0.93, CHCl<sub>3</sub>)；<sup>1</sup>H NMR(400MHz, CDCl<sub>3</sub>) 0.20-1.04(m, 6H), 1.18(d, J=13.9Hz, 18H), 1.54(d, J=10.0Hz, 6H), 1.77(t, 1H)；<sup>13</sup>C NMR(100MHz, CDCl<sub>3</sub>) 7.2(d, J=33.6Hz), 13.4(t), 25.2(d, J=2.5Hz), 29.4(d, J=4.9Hz), 29.8(d, J=4.1Hz)；IR(KBr) 2980, 2400, 1460, 1170, 910cm<sup>-1</sup>, HRMS calcd for C<sub>11</sub>H<sub>29</sub>P<sub>2</sub>B<sub>2</sub> 245.1935, found 245.1932。

#### 【0032】実施例 2 ~ 4

(S,S)-1,1-ビス[(イソプロピル)ジメチルホスフィノ]メタン・ボラン、(S,S)-1,1-ビス[(シクロヘキシル)ジメチルホスフィノ]メタン・ボラン及び(S,S)-1,1-ビス[(フェニル)ジメチルホスフィノ]メタン・ボランも実施例1と同様の方法にて合成した。

【0033】これらの物性は、以下の通りである；(S,S)-1,1-ビス[(イソプロピル)ジメチルホスフィノ]メタン・ボラン：融点105.0-106.0℃； $[\alpha]_D^{25}$  -1.0°

( c 0.87, CHCl<sub>3</sub> ); <sup>1</sup>H NMR(400MHz, CDCl<sub>3</sub>) 0.36-0.68(m, 6H), 1.16-1.21(q, 12H), 1.49(d, 6H), 1.49(d, 6H, J=10.1Hz), 1.82(t, 2H); 2.02-2.12(m, 2H); <sup>13</sup>C NMR(100MHz, CDCl<sub>3</sub>) 8.7(d, J=35.3Hz), 16.2(d, 12.3Hz), 16.4(t), 26.0(dd, J=4.1Hz, J=39.4Hz); IR(KBr)2980, 2380, 1460, 1070, 920 cm<sup>-1</sup>, HRMS calcd for C<sub>9</sub>H<sub>25</sub>P<sub>2</sub>B<sub>2</sub> 217.1621, found 217.1630。

【 0 0 3 4 】(S,S)-1,1-ビス[(シクロヘキシル)ジメチルホスフィノ]メタン・ボラン：融点135.0-136.5 ; [ ]<sup>16</sup><sub>D</sub> -5.7° ( c 0.96, CHCl<sub>3</sub> ); <sup>1</sup>H NMR(400MHz, CDCl<sub>3</sub>) 0.07-0.85(m, 6H), 1.17-1.41(m, 14H), 1.46(d, 6H, J=10.1Hz), 1.74+1.88(m, 14H); <sup>13</sup>C NMR(100MHz, CDCl<sub>3</sub>) 8.7(d, J=35.3Hz), 16.3(t), 25.8(d, J=5.7Hz), 26.0, 26.3(d, J=3.3Hz), 26.5(d, J=2.5Hz), 35.6(dd, J=38.6Hz, J=3.3Hz); IR(KBr)2940, 2380, 1450, 1170, 920 cm<sup>-1</sup>, HRMS calcd for C<sub>15</sub>H<sub>33</sub>P<sub>2</sub>B<sub>2</sub> 297.2249, found 297.2198。

【 0 0 3 5 】(S,S)-1,1-ビスビス[(フェニル)ジメチルホスフィノ]メタン・ボラン：融点150.0-152.0 ; [ ]<sup>20</sup><sub>D</sub> -5.1° ( c 1.28, CHCl<sub>3</sub> ); <sup>1</sup>H NMR(400MHz, CDCl<sub>3</sub>) 0.55-1.26(m, 6H), 1.84(d, 6H, J=10.1Hz), 2.41(t, 2H), 7.27-7.56(m, 10H); <sup>13</sup>C NMR(100MHz, CDCl<sub>3</sub>) 12.7(d, J=35.3Hz), 27.1(t), 128.7(d, J=9.8Hz), 131.2(d, J=9.8Hz), 131.2(d, J=9.8Hz), 131.5; IR(KBr)3050, 2940, 2380, 1440, 1110, 920cm<sup>-1</sup>, HRMS calcd for C<sub>15</sub>H<sub>21</sub>P<sub>2</sub>B<sub>2</sub> 285.1310, found 285.1317。

【 0 0 3 6 】実施例 5 (S,S)-1,1-ビス[(t-ブチル)ジメチルホスフィノ]メタンの合成

アルゴン下、光学的に純粋な1,1-ビス[(t-ブチル)ジメチルホスフィノ]メタン・ボラン(0.2mmol, 0.055g)のトルエン溶液(1 mL)を0 に冷却し、これにトリフルオロメタンスルホン酸(1.0 mmol, 80 μL)を加えた。この溶液を室温まで加温した後、さらに1時間攪拌して、この反応液に10%水酸化カリウムエタノール溶液を加え、50 で2時間攪拌した。反応混合物をジエチルエーテルで抽出した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した有機層をアルミナカラムに通し、溶媒を留去することにより、ホスフィンが無色の液体として得た。(0.044g, 収率100%)。

【 0 0 3 7 】(S,S)-1,1-ビス[(イソプロピル)ジメチルホスフィノ]メタン、(S,S)-1,1-ビス[(シクロヘキシル)ジメチルホスフィノ]メタン及び(S,S)-1,1-ビス[(フェニル)ジメチルホスフィノ]メタンも同様の手法にて合成した。

【 0 0 3 8 】実施例 6 ロジウム錯体の合成及び不斉水素化反応

アルゴン下、ビス(ピシクロ[2,2,1]ヘプタ-2,5-ジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボレート塩(0.1mmol, 0.037g)と(S,S)-1,1-ビス[(t-ブチル)ジメチルホスフィノ]メタン(0.1mmol, 0.044g)とを、テトラヒドロフラン溶液中(10mL)で反応させて、反応液(ロジウム錯体

の溶液)を得た。一方、別の反応装置に2-アセトアミドアクリル酸(1 mmol, 0.13g)とメタノール5 mLを加え、この反応装置を水素置換した。前述の反応液(ロジウム錯体の溶液)0.2mLを反応装置に滴下した。反応は、室温、水素化圧1 atmで行った。20時間後、反応液をキャピラリーガスクロマトグラフィー(カラムは、リポデックスA)により生成物を分析したところ、ほぼ光学的に純粋な生成物(>99.9% ee)が定量的に得られていることが確認された。

10 【 0 0 3 9 】実施例 7 ロジウム錯体を用いる不斉ヒドロシリル反応

アルゴン下、-40 に冷却した反応容器に1-アセトナフトン(1 mmol, 0.17g)、1-ナフチルフェニルシラン(1.5 mmol, 0.35g)及びテトラヒドロフラン1 mLを加え、実施例6で得られた反応液(ロジウム錯体の溶液)1 mLを当該反応装置に滴下した。80時間後、反応液に1 M塩酸を加え、有機層を分離した。水層を酢酸エチルで3回抽出し、有機層を合わせて、飽和食塩水で1回洗い、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。溶媒を減圧留去し、残渣をカラムクロマトグラフィーで精製して、生成物である1-(1-ナフチル)-1-エタノールを得た(0.16g, 収率90%)。光学純度は、高速液体クロマトグラフィー(カラムは、ダイセル製キラルセル0J)で分析したところ97% eeであった。

20 【 0 0 4 0 】実施例 8 銅錯体を用いる不斉マイケル反応

アルゴン下、トリフルオロメタンスルホン酸銅(II)(0.05 mmol, 0.018g)と(S,S)-1,1-ビス[(t-ブチル)ジメチルホスフィノ]メタン(0.05 mmol, 0.011g)とをトルエン溶液中(5 mL)、室温で反応させた。この反応液を-80 に冷却し、2-シクロヘプテン-1-オン(5 mmol, 0.55g)及びジエチル亜鉛6 mL(1M トルエン溶液、6 mmol)を加えた。2.4時間後、反応液に1 M塩酸を加え、有機層を分離した。水層を酢酸エチルで3回抽出し、有機層を合わせて、飽和食塩水で1回洗い、無水硫酸ナトリウムで乾燥させた。溶媒を減圧留去し、残渣をカラムクロマトグラフィーで精製して、生成物である3-エチル-1-シクロヘプタノンを得た(0.64g, 収率91%)。光学純度は、キャピラリーガスクロマトグラフィー(カラムは、リポデックスA)で分析したところ97% eeであった。

40 【 0 0 4 1 】

【発明の効果】本発明の光学活性なビスホスフィノメタンは、これまでに報告されている光学活性ビスホスフィン配位子の中で最も小さい配位子であり、そのロジウム錯体は、不斉水素化及び不斉ヒドロシリル化における触媒として、また銅錯体は不斉マイケル反応における触媒としてそれぞれ有用で、従来の既知のリン原子上に不斉中心を有するホスフィン化合物のロジウム及び銅錯体と比較して、立体選択性及び触媒活性が極めて優れている。また、本発明のビスホスフィノメタンを配位子とす

るロジウム及び銅錯体を用いることにより、極めて高い光学純度を有する物質を得ることができる。従って、分子不斉を有する医薬品、農薬、機能性材料等の高付加価値物質を容易に合成することができる。

【図面の簡単な説明】

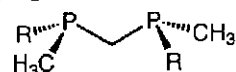
【図 1】 図 1 は、本発明の極小光学活性ビスホスフィン配位子の概念を概略的に示した図である。

【要約】

【課題】 最小であるが、極めて高い立体選択性と触媒活性を併せ持つジホスフィン配位子並びにこのロジウム又は銅錯体を不斉合成反応に利用する方法を提供する。

【解決手段】 次の一般式

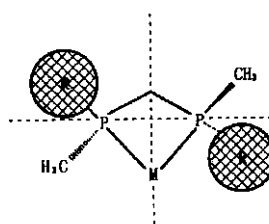
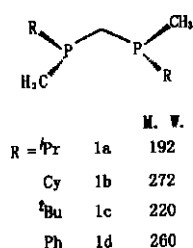
【化 1】



(I)

(式中 R は、イソプロピル基、シクロヘシキル基、t-ブチル基及びフェニル基からなる置換基より選ばれる 1 種を示す) で表される光学活性な 1, 1'-ビス(アルキルメチルホスフィノ)メタンを配位子とするロジウム又は銅錯体を不斉合成反応に使用する。

【図 1】



フロントページの続き

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	F I
C 0 7 C 49/413		C 0 7 C 49/413
231/18		231/18
233/47		233/47
C 0 7 F 1/08		C 0 7 F 1/08
15/00		15/00
19/00		19/00
// C 0 7 B 61/00	3 0 0	C 0 7 B 61/00 3 0 0

(58)調査した分野(Int.Cl.<sup>6</sup>, D B 名)

C07F 9/50  
 C07C 29/159  
 C07C 33/18  
 C07C 45/69  
 C07C 49/413  
 C07C 231/18  
 C07C 233/47  
 C07F 1/08  
 C07F 15/00  
 C07F 19/00  
 C A P L U S ( S T N )  
 R E G I S T R Y ( S T N )